

画像電子学会 2016 年度見学会のご案内

画像電子学会 2016 年度見学会を下記のとおり行います。多数の会員、賛助会員の皆様のご参加をお待ちしております。非会員の方で希望される方は事務局にお問い合わせください。

【見学先】 東京藝術大学 Arts & Science LAB.

【見学概要】 施設、最新研究成果の紹介

東京藝術大学 Arts & Science LAB. は、企業や大学単独では実現できない革新的なイノベーションを創出するプラットフォームを目指して設立され、芸術と科学技術の融合、そして教育・医療・福祉産業との連携により、文化と心を育むコンテンツの発信と文化インフラを広く国内外に整備することを目指しています。

本見学会では、産学官連携の拠点としての本施設と、芸術と画像技術等のテクノロジーを融合した最新の研究成果を見学します。

当日の見学は

- ・文化共有研究グループ（高精細複製技術「クローン文化財」制作現場見学他）
 - ・共感覚メディア研究グループ（球形ドームシアター投影コンテンツの制作・研究）
 - ・ロボットパフォーマンスアート研究グループ（ロボット演劇研究他）
 - ・文化外交とアートビジネス（芸術の力による地方創生、文化外交に関する研究）
 - ・障がいと表現研究グループ（障がい者から学ぶ芸術表現、技術開発）
- 等を予定しています。

（※担当者の都合により変更になる場合があります。ご了承ください。）

【実施日時】 2016 年 11 月 8 日（火）14:00-16:30

- 14:00 Arts & Science LAB. 1階入口付近に集合
※セキュリティの関係で遅れての入場はできません
その後、4階待合スペースにて、本人確認、概要説明
- 14:30 施設見学
16:00 Q&A
16:30 解散

【参加費】 無料

【場 所】 東京藝術大学 Arts & Science LAB.（上野キャンパス内）

住所：〒110-8714 東京都台東区上野公園 12-8

交通アクセス：

- ・JR 上野駅・鶯谷駅下車、徒歩 10 分
- ・東京メトロ 銀座線・日比谷線上野駅下車、徒歩 15 分
- ・京成電鉄 京成上野駅下車、徒歩 15 分
- ・都営バス 上 26 系統（亀戸←→上野公園）谷中バス停下車、徒歩 3 分

上野キャンパス案内図：

<http://www.geidai.ac.jp/access/ueno>

（Arts & Science LAB. は 29 番です）

【定 員】 先着 25 名

【申込締切】 10 月 28 日（金） 但し、定員になり次第、締め切りとなります

【申 込 先】 画像電子学会 事務局

（〒116-0002 東京都荒川区荒川 3-35-4 ライオンズマンション三河島第二 101 号室）

TEL: 03-5615-2893, FAX: 03-5615-2894, E-mail: kikaku@iieej.org

- ・下記事項をご記入の上、Fax 又は E-mail にてお申し込み下さい。
参加者氏名、所属、連絡先（E-mail）、資格（会員／学生／非会員）

以上